

ハイネセン多文化支援財団 2026年度 大学生等奨学金 募集要項

General Incorporated Foundation Heinessen Multicultural Support Foundation Terms of Solicitation for College Scholarship in Year 2026

1. 奨学金募集について/ Solicitation for Scholarship Program

一般財団法人ハイネセン多文化支援財団は、将来、日本の弁護士又は弁理士として、日本とヨーロッパ諸国の懸け橋として日本において活躍できる人材を育成することを目的に、奨学生の募集を行います。

General Incorporated Foundation Heinessen Multicultural Support Foundation hereby solicitate students for its scholarship program with the aim to support students who, in the future, will bridge Japan and European countries as a Japanese lawyer and/or patent attorney in Japan.

2. 応募期間/ Application Period

2026年4月1日～2026年5月31日

From 1 April 2026 until 31 May 2026

3. 応募資格/Scholarship Eligibility

ヨーロッパに所在する国の高等学校に相当する学校で日本に設立された学校の卒業生のうち、

- ・日本の大学若しくは専門職大学院に在籍する者
- ・日本の大学若しくは専門職大学院に進学するための予備校に在籍する者
- ・日本の弁護士又は弁理士資格取得のための予備校に在籍する者
(国籍要件はありません)

Students who are graduates of schools equivalent to high schools in European countries that are established in Japan: and attend:

- ・ a Japanese college, university or professional graduate school; or
- ・ a preparatory school to enter a Japanese college, university or professional graduate school; or
- ・ a preparatory school to obtain a qualification as an attorney-at-law or patent

attorney.
(No nationality requirements)

4. 給付対象者数/Number of Scholarship Recipients

2名
Two

5. 奨学金の給付内容/Details of Scholarship Benefits

(1) 給付金額：月額5万～10万円（各奨学生の経済状況や就学等に要する費用により本財団の理事会により給付金額を決定する）

Amount of Benefits: JPY50,000 – JPY100,000 per month. The Board of Directors of the Foundation will decide the amount of grant considering the financial circumstances and expenses for school of each scholarship recipient.

(2) 奨学金の種類：返済不要型

Type of Scholarship: Non-repayment type.

(3) 給付期間：最短修業期間中（但し、予備校に在籍する者については最大3年とし、再応募を認めます。）

Term of Benefits: During the minimum period for graduation (however, the term of benefits for students enrolled in a preparatory school shall be three years at maximum, and they may reapply).

6. 奨学生の選考方法・選考スケジュール/Selection Process of Scholarship and Timeline

時期/Timeline	選考プロセス/Selection Process
2026年5月-6月	第一次審査：理事会による書類審査
May 2026 – June 2026	First-round Selection: Document review by the Board of Directors

2026年7月–8月 July 2026 – August 2026	第二次審査：理事会による面接 Second-round Selection: Interviews by the Board of Directors
2026年9月上旬 Early September 2026	最終選考：理事会による最終決定 Final decision of the scholarship recipients by the Board of Directors

7. 選考基準/Selection Standards

学業意欲旺盛、品行方正でありながら、経済的理由により学業の継続が困難と認められるもの

Students who are academically motivated and have good conduct, but are recognized as having difficulty continuing their studies due to financial reasons.

複数の言語を操り、複数の文化を理解・実践できる日本の弁護士又は弁理士を志すもの

Students who aspire to become Japanese attorneys-at-law or patent attorneys who are fluent in multiple languages and able to understand and practice in multiple cultures.

8. 選考書類/Selection Documents

- ・ エントリーシート（フォームのダウンロードはこちらから：[PDF](#)）

Entry Sheet: Please download the format here: [PDF](#).

- ・ 成績証明書（直近の成績証明書）

Latest transcript of grades

- ・ 小論文（日本語）「将来の目指す道、その将来の実現方法」（文字数は問いません）

Short essay titled “The path you want to take in the future and how to achieve that future” (in Japanese) (any number of characters)

- ・ 収入証明（源泉徴収票、年金受給証明書、確定申告の写しなど）

Proof of income (e.g. copy of withholding certificate, annuity certificate or tax return)

- ・ 個人情報の取扱いに関する同意書： ([PDF](#))

Consent letter regarding handling personal information, the format of which can be downloaded here: [PDF](#).

9. 奨学生の義務/Duties of Scholarship Recipients

毎年、成績表の提出及び奨学生交流会への出席を義務付ける。

また、奨学金の給付期間終了後も、日本の弁護士又は弁理士試験の合格後は、他の奨学生に対して勉強方法やノウハウ等を教えるためのゼミ又はセミナーを開催し（週1回程度、オンライン参加も可）、奨学生交流会への参加も義務付ける。

The Foundation will require the scholarship recipients every year to submit their school grade transcripts and attend scholarship student exchange meetings. As a post-grant requirement, if the scholarship recipient passes the examination for attorneys-at-law or patent attorneys, they will be obligated to hold study groups or seminars to teach study methods and/or know-how (on a weekly basis, remote attendance is possible) and attend scholarship student exchange meetings.

10. その他生活支援及び活動/Supporting Activities Incidental to Scholarships

奨学生からの求めに応じて、弁護士又は弁理士資格者によるこれら取得のための勉強方法の相談及び将来に関する進路指導等を随時行う。

また、奨学生交流会を開催する（毎年1回、11月頃）。

Upon request from scholarship recipients, the Foundation will coordinate from time-to-time consultation opportunities for consulting with attorneys-at-law or patent attorneys regarding study methods for those qualifications and counseling with them on future career paths.

The Foundation will arrange for exchange meetings for scholarship recipients sometime around November of each year.

11. 奨学金の停止・廃止/Stop or Termination of Scholarship

奨学生が以下に該当するときは、奨学金の支給を停止又は廃止することがある。

- (1) 奨学生の義務を怠ったとき
- (2) 選考基準を満たさない事情が生じたとき

The Foundation may stop or terminate the scholarship program if scholarship recipients:

- (1) fail to perform the duties of scholarship recipients; or
- (2) fail to meet the selection standards.

12. 個人情報の取扱いについて/Privacy Policy

個人情報の取扱いについては、[こちら](#)をご覧ください。

For the privacy policy, please see [here](#).

【 応募方法/ How to apply 】

締切は2026年5月31日です。

※メールでのご提出が難しい場合は、2026年5月31日（消印有効）までに郵送で下記までお送りください。

なお、直接のご持参は受け付けておりません。

(送付先)

一般財団法人ハイネセン多文化支援財団

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1丁目6番2号新丸の内センタービルディング18階

弁理士法人ゾンデルホフ&アインゼル特許事務所内

電話番号 03-6665-9871

Deadline is 31 May 2026.

※If you find difficulty in the above application method, please send all the selection documents by post to the following address. It must be postmarked by 31 October 2026. The Foundation do not accept the documents delivered in person.

Address

General Incorporated Foundation Heinessen Multicultural Support Foundation
C/O Sonderhoff & Einsele Patent Office
Shin-Marunouchi Center Bldg. 18F, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005,
Japan
Tel: +81-3-6665-9871